



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 Of The Patents Rules) क्रमांक : 044136444 SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 383701

आवेदन सं. / Application No. : 202141004464

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 02/02/2021

पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT

Madras)

आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.Thalappil Pradeep 2.Pallab Basuri 3.Sourav Kanti Jana

4.Biswajit Mondal

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित A METHOD OF IONIZATION ON A 2D-NANOSTRUCTURED SURFACE नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १६७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 2nd day of February 2021 से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled A METHOD OF IONIZATION ON A 2D-NANOSTRUCTURED SURFACE as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 2nd day of February 2021 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

## ROPERTY INDIA:

पेटेंट नियंत्रक Controller of Patent

अनुदान की तारीख: 03/12/2021 Date of Grant:

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 2nd day of February 2023 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 2nd day of February 2023 and on the same day in every year thereafter.